© 2014 ІМФ (Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України) Надруковано в Україні. Фотокопіювання дозволено тільки відповідно до ліцензії

PACS numbers: 68.37.Hk, 68.55.J-, 73.40.Mr, 81.15.Cd, 82.45.Gj, 82.45.Yz, 82.47.Aa

Получение наноразмерных плёнок LiPON высокочастотным магнетронным напылением

О. И. Вьюнов, Л. Л. Коваленко, А. Г. Белоус, О. Bohnke^{*}, С. Bohnke^{*}

Институт общей и неорганической химии им.В.И.Вернадского НАН Украины, npocn. Акад. Палладина, 32/34, 03680, ГСП, Киев-142, Украина, *Institut des Molécules et Matériaux du Mans (UMR 6283 CNRS), Cedex 9, 72085 Le Mans, France

Описана конструкция лабораторной установки для получения наноразмерных аморфных плёнок фосфор-оксинитрида лития (LiPON) методом высокочастотного магнетронного напыления. Каждый блок установки был модернизирован, чтобы основные параметры напыления (ВЧмощность, температура подложки, время напыления, давление рабочего газа) можно было регулировать в широком диапазоне. Установлена взаимосвязь между режимами напыления и микроструктурой плёнок LiPON. Установлено, что полученные плёнки LiPON характеризуются высокой величиной ионной проводимости при комнатной температуре ($3,2\cdot10^{-6}$ Ом⁻¹·см⁻¹) и энергией активации 0,27 эВ. Изготовлен композиционный твёрдый электролит LIPON/LLTO/LIPON, который обладает высокой химической стойкостью при контакте с металлическим литиевым анодом, высокой ионной проводимостью и может быть использован в электрохимических устройствах.

Описано конструкцію лабораторної установки для одержання нанорозмірних, аморфних плівок фосфор-оксинітриду літію (LiPON) методою високочастотного магнетронного напорошення. Кожен блок установки було модернізовано, щоб основні параметри напорошення (ВЧ-потужність, температура підложжя, час напорошення, тиск робочого газу) можна було реґулювати в широкому діяпазоні. Встановлено взаємозв'язок між режимами напорошення та мікроструктурою плівок LiPON. Встановлено, що одержані плівки LiPON характеризуються високою величиною йонної провідности за кімнатної температури ($3,2\cdot10^{-6}$ Ом⁻¹·см⁻¹) та енергією активації у 0,27 еВ. Виготовлено композиційний твердий електроліт LIPON/LLTO/LIPON, який має високу хімічну стійкість при контакті з металевим літієвим анодом, високу йонну провідність і може бути використаний в електрохімічних пристроях.

303

The construction of laboratory installation for fabrication of nanoscale amorphous films of lithium phosphorus oxynitride (LiPON) by highfrequency magnetron sputtering is described. Each unit of the installation is modified in such a way that the basic parameters of deposition (HF power, substrate temperature, deposition time, pressure of working gas) could be adjusted over a wide range. The relationship between the deposition parameters and the microstructure of the LiPON films is determined. As found, the deposited LiPON films are characterized by a high ionic conductivity at room temperature ($3.2 \cdot 10^{-6}$ Ohm⁻¹·cm⁻¹) and conductivity activation energy of 0.27 eV. The fabricated LIPON/LLTO/LIPON composite solid electrolyte has a high chemical stability in contact with a lithium anode, high ionic conductivity, and can be used in electrochemical devices.

Ключевые слова: плёнка LiPON, высокочастотное магнетронное напыление, микроструктура плёнок, композиционный твёрдый электролит LIPON/LLTO/LIPON, литиевые аккумуляторы.

(Получено 18 декабря 2013 г.)

1. ВВЕДЕНИЕ

С развитием специальной портативной электроники (имплантируемые медицинские устройства, смарт-карты, устройства быстрого резервного копирования информации и т.д.) становится актуальным создание миниатюрных источников питания на основе твердотельных тонкоплёночных литиевых батарей. Одним из перспективных электролитов для твердотельных тонкоплёночных литиевых батарей являются La_{2/3-x}Li_{3x}TiO₃ (LLTO), которые обладают большой проводимостью по ионам лития ($\sigma \approx 10^{-3} \text{ Om}^{-1} \cdot \text{cm}^{-1}$) [1, 2]. Однако, они нестабильны в контакте с металлическим литием. В то же время тонкая литий-проводящая аморфная плёнка фосфороксинитрида лития Li_{3+y}PO_{4-x}N_{(y+2x)/3} (LiPON) имеет по сравнению с LLTO низкую проводимость по ионам лития ($\sigma \approx 3.10^{-6} \text{ Om}^{-1} \cdot \text{cm}^{-1}$), но не взаимодействует с металлическим литиевым анодом [3]. Поэтому целесообразно выяснить возможность создания композиционного твёрдого электролита LIPON/LLTO/LIPON, состоящего из LLTO и тонкой плёнки LiPON, которая находилась бы между литиевым анодом и электролитом LLTO и предотвращала бы взаимодействие электролита LLTO с металлическим литием. При этом для сохранения высокой проводимости композиционного твёрдого электролита LIPON/LLTO/LIPON плёнка LiPON должна быть наноразмерной.

Плёнку LIPON можно получить на установках, которые основаны на реактивном напылении ортофосфата лития в азотсодержащей атмосфере [3]. Однако к данным установкам предъявляются определённые требования. А именно, на электрофизические свойства и микроструктуру тонкой плёнки LiPON влияют не один, а несколько параметров напыления (главные из них — ВЧ-мощность, температура подложки, время напыления, давление рабочего газа), поэтому важно иметь возможность их регулировать в широких диапазонах. К сожалению, из-за конструкторского ограничения установок, в литературе описывается влияние только одного параметра напыления, и только на проводимость полученной плёнки LiPON. Так, в работе [4] изучалось зависимость проводимости плёнки LiPON от содержания связанного азота (ат.%), однако не указано, при каких параметрах напыления были получены эти плёнки. В работе [5] исследовалось влияние давления газа азота в рабочей камере на проводимость плёнок, однако не описаны происходящие при этом изменения микроструктуры. Информация о влиянии мощности напыления на проводимость плёнок LiPON в литературе носит противоречивый характер: авторы [6, 7] наблюдали увеличение, а авторы [8] уменьшение проводимости плёнки LiPON при уменьшении мощности напыления.

Целью данной работы было создание лабораторной установке для получения наноразмерных плёнок LiPON высокочастотным (BЧ) магнетронным напылением и исследование влияние параметров ВЧ магнетронного напыления на микроструктуру и электрофизические свойства плёнки LiPON, а также исследование химической стабильности в контакте с металлическим литием композиционной системы LIPON/LLTO/LIPON.

2. ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Для получения плёнки LiPON использовали лабораторную установку ВЧ-магнетронного напыления, которую дополнительно модифицировали для регулировки основных технологических параметров (мощность магнетрона, температура подложки, давление рабочего газа азота в камере, время напыления) в широких диапазонах. В качестве мишени использовали ортофосфат лития Li₃PO₄, синтезированный методом нейтрализации ортофосфорной кислоты избытком насыщенного раствора гидроксида лития (все марки «х.ч.») согласно реакции:

$$3\text{LiOH} + \text{H}_{3}\text{PO}_{4} \rightarrow \text{Li}_{3}\text{PO}_{4} \downarrow + 3\text{H}_{9}\text{O}.$$

Полученный осадок высушивали при 150°С в течение 5 часов с последующей прокалкой при температуре 650°С в течение 2 ч. После гомогенизирующего помола в среде этанола прессовали мишени, используя в качестве пластификатора 5% раствор поливинилового спирта. Спекание выполняли в воздушной атмосфере при температуре 850°С в течение 2 ч. Полученные мишени имели высокую плотность (2,2 г/см²). В качестве исходных реагентов при синтезе керамике LLTO методом твердофазных реакций использовали оксиды Li₂CO₃, La₂O₃ и TiO₂ (рутил) марок «ос.ч.». Методика получения керамики LLTO методом твердофазных реакций детально описана в работах [9, 10]. Из керамики LLTO вырезали подложки и полировали на установке Triefus surfex 83201 с постепенным уменьшением размеров полирующих частиц до 1 мкм.

Напыление плёнки LiPON выполняли в атмосфере азота на различные типы подложек: *n*-Si, поликор α-Al₂O₃, LLTO.

Структуру и фазовый состав мишени Li_3PO_4 и плёнке LiPON исследовали рентгеновским методом (дифрактометр ДРОН-4-07, CuK_a -излучение).

Толщину плёнок определяли профилометром Stylus Profilometer Deklak (Veeco). Микроструктуру плёнок изучали при помощи микроскопа JSM-6510 (JEOL).

Измерение проводимости плёнки LiPON выполняли в боксе с атмосферой сухого воздуха при помощи анализатора импеданса 1260A Impedance/Gain-Phase Analyzer (Solartron Analytical). Для напыления Pt-электродов использовали установку Sputter Coater SC7620 (Quorum Technologies). Взаимодействие исследуемых образцов с металлическими литиевыми электродами выполняли в боксе с атмосферой аргона.

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТА И ИХ ОБСУЖДЕНИЯ

На рисунке 1 показано схематическое изображение установки высокочастотного магнетронного напыления, используемой для нанесения плёнок LiPON. Установка была модернизирована, чтобы расширить диапазон регулировки параметров напыления. Установка состоит из нескольких частей: камера напыления (I), вакуумная система (II) и система подачи газов (III).

В камере напыления (I) размещены планарный высокочастотный магнетрон в конфигурации напыления вверх (9), заслонка (16), держатель подложки (8), система нагрева подложки (3–5) с водяным охлаждением, ВЧ-генератор. Изготовлен экспериментальный плоский магнетрон диаметром 40 мм, который состоит из центрального и тороидального магнитов с антикоррозионным покрытием. Благодаря медной подставке и улучшенной системе охлаждения, на мишень можно подавать высокую ВЧ мощность. Экранирование катодного тока обеспечивало максимальную передачу ВЧ-мощности от генератора к мишени. Разработанная система нагрева подложки состоит из мощных галогенных ламп (4) и дополнительного водяного охлаждения (3). При таком расположении подложка может равномерно нагреваться до 800°С. При этом резиновые прокладки в вакуумной камере не повреждаются. Температура по-

306



Рис. 1. Установка высокочастотного магнетронного напыления: 1 — рабочая камера; 2 — напускатель рабочего газа; 3 — охладитель подложкодержателя; 4 — нагреватель подложки; 5 — держатель подложки; 6 — подложка; 7 — анод; 8 — мишень; 9 — магнетрон; 10 — сильфонный клапан; 11 — азотная и водяная ловушки; 12 — диффузионный насос; 13 — форвакуумный насос; 14 — игольчатые клапаны натекания; 15 — смеситель газов; 16 — заслонка.

верхности при нанесении плёнки контролируется Pt/Pt-Rh термопарой, подключённой к терморегулятору через ВЧ-фильтры. Заслонка (16) предотвращает напыление на подложку, как во время предварительного распыления мишени, так и во время стабилизации плазмы после её возгорания. Расстояние от мишени до подложки может изменяться от 2 до 10 см. ВЧ-генератор также был изменён, чтобы обеспечивать точную корректировку генерируемой мощности. Короткие кабели между генератором и мишенью снижают потери передачи энергии. Максимальная мощность высокочастотного генератора 500 Вт (40 Вт·см⁻² для мишени диаметром 40 мм), рабочая частота 13,56 МГц.

Вакуумная система (II) состоит из форвакуумного насоса (13),

диффузионного насоса (12), системы клапанов (10), водяной и низкотемпературной азотной ловушек (11). Форвакуумный насос (13) с водяной и низкотемпературной азотной ловушками (11) позволяет снизить давление в камере до 1 мТорр (1 Торр = 133,322 Па). Диффузионный насос был переделан для работы с рабочей жидкостью 5F4E (поливиниловый эфир). Этот эфир имеет очень низкое давление пара и высокую термическую стабильность. Он предотвращает обратный поток масла в вакуумную камеру и, следовательно, сильно ограничивает загрязнение вакуумной камеры. Он также помогает достичь низкого давления в камере напыления за короткий промежуток времени. В этой конфигурации было получено остаточное давление в камере 5· 10^{-4} мТорр.

Система подачи газов (III) состоит из натекателей рабочих газов (14), газосмесительного бака (15) и напускателей рабочего газа (2).

Предварительно газосмесительный бак откачивается до давления в рабочей камере. Благодаря натекателям рабочих газов (14) в газосмесительном баке образуется смесь газов различного соотношения, которая поступает в вакуумную камеру. Данная система подачи газов позволяет плавно регулировать давление от $5 \cdot 10^{-4}$ мТорр до атмосферного. Установка, показанная на рис. 1, позволяет использовать смеси газов. Однако известно, что максимальная проводимость плёнки LiPON получается при напылении в атмосфере чистого азота. Поэтому в работе мы использовали чистый азот.

Рассмотренная лабораторная установка использовалась для получения тонких плёнок фосфор-оксинитрида лития LiPON высокочастотным магнетронным напылением.

На рисунке 2 (кривая 1) показана рентгенограмма керамической мишени Li_3PO_4 , на которой все пики соответствуют высокотемпературной орторомбической фазе γ - Li_3PO_4 (пространственная группа Pmnb, a = 0,6114 нм, b = 1,047 нм, c = 0,4922 нм [11]). На рисунке 2 (кривая 2) показана дифрактограмма плёнки LiPON, нанесённой на n-Si подложку без нагрева подложки. Образец не содержит дифракционных максимумов, характерных для образования кристаллических фаз, а только широкий пик в диапазоне от $2\theta = 15-35^\circ$, который свидетельствует об аморфном характере плёнки.

В таблице 1 приведены режимы ВЧ-магнетронного напыления плёнок LiPON.

На основании полученных данных нами установлено, что на подложке α -Al₂O₃, которую дополнительно не нагревали во время напыления, образуются аморфные плёнки LIPON с однородной микроструктурой. При повышении температуры подложки α -Al₂O₃ в плёнке LiPON происходят структурные изменения, которые отрицательно влияют на микроструктуру.

При малой ВЧ-мощности (около 0,7 Вт·см⁻²) плёнка LiPON имела островковую структуру. При относительно высокой скорости оса-



Рис. 2. Рентгенограммы мишени Li_3PO_4 (1), плёнки LiPON без дополнительного нагрева подложке *n*-Si (2).

ТАБЛИЦА 1. Режимы ВЧ-магнетронного реактивного напыления плёнок LiPON.

Параметры	Режим нанесения	
Состав и размер мишени, мм	Li ₃ PO ₄ (диаметр 40, высота 3	
Остаточное давление в камере, мТорр	$5{\cdot}10^{-4}$	
Рабочий газ	Азот (чистота 99,96%)	
Расстояние между мишенью и подложкой, см	4	
Подложка	<i>n</i> -Si, α -Al ₂ O ₃ , LLTO	
давление газа азота в камере, мТорр	100, 10	
ВЧ-мощность, Ватт/см ²	0,7, 2,2, 4,4	
Температура подложки, °С	без дополнительного нагрева, 200, 400	
Время нанесения, ч	5, 10	

ждения (высокие ВЧ-мощность и давление рабочего газа азота), атомы азота не только замещают кислород в аморфной фазе ${\rm Li}_{3+y}{\rm PO}_{4-x}{\rm N}_{(y+2x)/3}$, но также могут быть захвачены в плёнку в виде молекул газа. При хранении данной плёнки LiPON происходит диффузия азота, что приводит к образованию трещин. При малом времени напыления до 5 часов образуется тонкая плёнка LiPON с островковой структурой. При большом времени напыления до 10 часов образуется толстая плёнка LiPON (более 3 мкм) с трещинами. Характеристики микроструктуры плёнок LiPON в зависимости от режимов ВЧ-магнетронного напыления представлены в табл. 2.

Было показано, что наноразмерные, плотные, однородные, аморфные плёнки LiPON образуются при следующих параметрах

ТАБЛИЦА 2. Характеристики микроструктуры плёнок LiPON в зависимости от режимов высокочастотного магнетронного распыления (ВЧ-мощности 2,2 Вт·см⁻², атмосфере чистого N_2 , без внешнего нагрева подложки).

Режимы на	пыления			
Давление азота в рабочей камере, мТорр	Время напыления, ч	Трещины	Однородная микроструктура	Островковая микроструктура
100	5	Да	Да	Дa
100	10	Да	Да	Нет
10	5	Нет	Да	Нет
10	10	Маленькие	Да	Маленькие



Рис. 3. *а* — диаграмма комплексного импеданса в координатах Найквиста плёнки LiPON при 20°С (цифры над кривой — логарифм частоты); *б* — температурная зависимость проводимости плёнки LiPON.

напыления: ВЧ-мощность — 2,2 Вт·см⁻², скорость осаждения — 5,3 нм/мин, давление в рабочей камере газа азота — 100 мТорр, время напыления — 5 часов.

Исследование проводимости плёнки LiPON (рис. 3) показало, что проводимость плёнки LiPON при 20°С имеет величину $\sigma = 3,2 \cdot 10^{-6}$ Ом⁻¹.см⁻¹, энергию активации — 0,27 эВ, что хорошо согласуется с литературными данными [12].

Выполненные исследования композиционного твёрдого электролита LIPON/LLTO/LIPON показали, что наноразмерная плёнка LiPON образует литий-проводящий защитный слой, который препятствует химическому взаимодействию металлического лития с LLTO.

выводы

Для получения наноразмерных, аморфных плёнок фосфороксинитрида лития LiPON изготовлена лабораторная установка ВЧ-магнетронного напыления. Каждый блок установки был модернизирован, чтобы основные параметры напыления (ВЧ-мощность, температура подложки, время напыления, давление рабочего газа) можно было регулировать в широком диапазоне. Установлены режимы ВЧ-напыления, при которых образуется наноразмерная аморфная плёнка LiPON с однородной микроструктурой и высокой величиной ионной проводимости при комнатной температуре ($3,2\cdot10^{-6}$ Ом⁻¹·см⁻¹; энергия активации — 0,27 эВ). На основе наноразмерной аморфной плёнки LiPON изготовлен композиционный твёрдый электролит LIPON/LLTO/LIPON, который обладает высокой химической стойкостью при контакте с металлическим литиевым анодом, высокой ионной проводимостью, и может быть использован в электрохимических устройствах.

ЦИТИРОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА- REFERENCES

- 1. A. G. Belous, G. N. Novitskaya, S. V. Polyanetskaya, and Y. I. Gornikov, *Izv. Akad. Nauk SSSR. Inorg. Mater.*, 23, No. 3: 470 (1987) (in Russian).
- O. I. V'yunov, O. N. Gavrilenko, L. L. Kovalenko, S. A. Chernukhin,
 L. O. Vasilechko, S. D. Kobilyanskaya, and A. G. Belous, *Russian Journal of Inorganic Chemistry*, 56, No. 1: 93 (2011).
- 3. J. B. Bates, N. J. Dudney, G. R. Gruzaiski, R. A. Zuhr, A. Choudhury, C. F. Luck, and J. D. Robertson, *J. Power Sources*, **43**–**44**: 103 (1993).
- 4. B. Kim, Y. S. Cho, and J.-G. Lee, J. of Power Sources, 109: 214 (2002).
- 5. Sh. Zhao, Zh. Fu, and Q. Qin, Thin Solid Films, 415: 108 (2002).
- 6. Y. Hamon, A. Douard, and F. Sabary, Solid State Ionics, 177: 257 (2006).
- 7. F. Vereda, R. B. Goldner, T. E. Haas, and P. Zerigian, *Electrochemical and Solid-State Letters*, **5**, No. 11: A239 (2002).
- 8. F. Vereda, N. Clay, A. Gerouki, R. B. Goldner, T. Haas, and P. Zerigian, *Journal of Power Sources*, **89**: 201 (2000).
- 9. A. Rivera, C. Len, J. Santamarna, A. Vbrez, O. V'yunov, A. Belous, J. Alonso, and J. Sanz, *Chem. Mater.*, 14: 5148 (2002).
- 10. M. Sanjuan, M. Laguna, A. Belous, and O. V'yunov, *Chem. Mater.*, **17**: 5862 (2005).
- 11. H. C. Liu and S. K. Yen, J. Power Sources, 159: 245 (2006).
- 12. W. C. West, J. F. Whitacre, and J. R. Lim, *Journal of Power Sources*, **126**: 134 (2004).